

総合工学委員会エネルギーと科学技術に関する分科会
ハイパワーレーザー技術と高エネルギー密度科学小委員会
(第25期・第5回)

議 事 次 第

1. 日 時 令和4年2月4日(金) 10:00 ～ 12:00
2. 会 場 遠隔会議(主催会場:大阪大学レーザー科学研究所)
3. 議 題
 - (1) 前回議事要旨確認
 - (2) 公開シンポジウムのまとめと記録公開について
 - (3) 報告書(見解)について
 - (4) その他
4. 配布資料
 - 資料1: 前回議事要旨
 - 資料2: 公開シンポジウム報告
 - 参考資料1: 前回議事メモ
 - 参考資料2: 報告書草案(前回小委員会の資料3)